$\mathbf{\omega}$
ı
Ŋ
_
5
<u> </u>
$\sim$
$\infty$
_
2
<b>H</b>
ш.

2 877 015 (11) No de publication : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (à n'utiliser que pour les commandes de reproduction) **INSTITUT NATIONAL** DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 04 52390 (21) No d'enregistrement national : **PARIS** (51) Int Cl<sup>8</sup>: **C 23 C 4/06** (2006.01), B 01 J 13/02 (12) **BREVET D'INVENTION B1** (54) REVETEMENT NANOSTRUCTURE ET PROCEDE DE REVETEMENT. Références à d'autres documents nationaux Date de dépôt : 21.10.04. apparentés : Priorité: Demandeur(s): COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE Etablissement public à caractère industriel et commercial — FR. Date de mise à la disposition du public de la demande : 28.04.06 Bulletin 06/17. Inventeur(s): VALLE KARINE, BELLEVILLE PHILIPPE, WITTMANN TENEZE KARINE, BIANCHI LUC et BLEIN FRANCK. Date de la mise à disposition du public du brevet d'invention : 26.10.07 Bulletin 07/43. Liste des documents cités dans le rapport de recherche: (73) Titulaire(s) : Se reporter à la fin du présent fascicule

Mandataire(s): BREVATOME.



## REVETEMENT NANOSTRUCTURE ET PROCEDE DE REVETEMENT

## DESCRIPTION

# DOMAINE TECHNIQUE

5

30

La présente invention se rapporte à un procédé de revêtement d'une surface d'un substrat par des nanoparticules, à un revêtement nanostructuré susceptible d'être obtenu par ce procédé, ainsi qu'à un dispositif de mise en œuvre du procédé de l'invention.

La présente invention se rapporte également à des dispositifs optiques, mécaniques, chimiques, électroniques et énergétiques comprenant un revêtement nanostructuré susceptible d'être obtenu par le procédé de l'invention.

Les matériaux nanostructurés sont définis comme étant des matériaux présentant une organisation à 15 l'échelle nanométrique, c'est-à-dire à une échelle allant de quelques nm à quelques centaines de nm. Ce domaine de taille est celui où se trouvent longueurs caractéristiques des différents processus 20 physiques, électroniques, magnétiques, optiques, supraconductivité, mécaniques, etc. et où la surface joue un rôle prépondérant dans ces processus, ce qui confère ces « nanomatériaux » des propriétés spécifiques et souvent exaltées. De par 25 caractéristiques, ces matériaux offrent un véritable potentiel dans la construction de nouveaux édifices performants à propriétés spécifiques.

La possibilité de fabriquer des nanostructures permet de développer des matériaux innovants et offre la possibilité de les exploiter dans de nombreux

domaines comme l'optique, l'électronique, l'énergie, etc. Ces nanomatériaux offrent des retombées fondamentales indéniables et des applications potentialités d'application importantes dans diverses technologies à venir comme les piles à combustibles, revêtements « intelligents », les matériaux résistants (barrière thermique).

La présente invention permet de développer de nouveaux revêtements nanostructurés par un procédé simple et facilement industrialisable, et ouvre ces technologies aux industriels. L'essence du « nano » est l'auto-assemblage qui conduit molécules complexes à former des agrégats hétérogènes plus gros, capables de remplir une fonction sophistiquée ou de constituer matériau un aux propriétés sans précédent.

Les références entre crochets ([ ]) renvoient à la liste des références bibliographiques présentée à la suite des exemples.

# 20 Art antérieur

5

10

15

25

Il n'existe pas actuellement de technique simple à mettre en œuvre et permettant d'obtenir des revêtements de nanoparticules qui répondent aux exigences de plus en plus grandes d'homogénéité de structure et d'épaisseur, même à l'échelle de quelques microns, et de résistance mécanique, du fait de la miniaturisation des microsystèmes électromécaniques et/ou optiques et/ou électrochimiques.

Les inventeurs de la présente se sont 30 intéressés à la projection plasma. Il s'agit d'une

technique utilisée en laboratoire de recherche et dans l'industrie pour réaliser des dépôts de matériaux céramiques, métalliques ou cermets, ou polymères ainsi que des combinaisons de ces matériaux sur différents types de substrats (forme et nature). Son principe est le suivant : le matériau à déposer est injecté en voie dans le jet plasma de sous la forme de particules, de diamètre moyen généralement supérieur à 5  $\mu\text{m}$ , à l'aide d'un gaz vecteur. Dans ce milieu, les particules sont fondues totalement ou partiellement et accélérées jusqu'à un substrat οù elles viennent s'empiler.

5

10

15

Cependant, la couche ainsi formée, d'épaisseur généralement supérieure à 100  $\mu m$ , possède une structure lamellaire fortement anisotrope caractéristique des dépôts réalisés par projection plasma. Ces techniques ne permettent donc pas de former des revêtements de nanoparticules, ni des revêtements ayant des épaisseurs inférieures à 100  $\mu m$ , allant jusqu'à quelques microns.

De plus, les revêtements obtenus présentent l'inconvénient d'être micro-fissurés, notamment dans le cas de dépôts de céramiques, matériaux fragiles qui relâchent ainsi les contraintes internes.

En outre, il a été constaté que le revêtement 25 obtenu présente une structure lamellaire qui conditionne fortement ses propriétés thermomécaniques, ce qui limite donc clairement, a priori, les applications potentielles de la projection plasma.

Particulièrement, l'apparition de nouvelles 30 applications, notamment en microélectronique et sur les laboratoires sur puce, nécessite de réaliser des dépôts

d'épaisseur inférieure à 50 μm, constitués de grains de taille sub-micronique ne possédant pas obligatoirement une structure lamellaire, et en utilisant des vitesses dépôt élevées. Or, il n'est pas possible actuellement de faire pénétrer des particules diamètre inférieur au micron dans un jet de plasma à l'aide d'un injecteur classique à gaz vecteur, sans perturber considérablement celui-ci. En effet, vitesse élevée du gaz porteur froid, nécessaire à l'accélération de particules fines, entraîne une forte diminution de la température et de la d'écoulement du plasma, propriétés essentielles pour fondre et entraîner les particules.

5

10

25

30

Différentes solutions ont été proposées. Ainsi,

le document [1] de Lau et al. décrit l'utilisation
d'une solution aqueuse, constituée d'au moins trois
sels métalliques, atomisée dans un plasma inductif non
supersonique. Il en résulte des dépôts de céramiques
supraconductrices mais qui ne présentent pas de
structure nanométrique.

Le document [2] de Marantz et al. décrit une injection axiale dans un plasma d'arc soufflé d'une solution colloïdale. La réalisation de dépôts nanostructurés n'est pas mentionnée, ni suggérée. De plus, ce procédé est difficilement industrialisable car il nécessite l'utilisation de deux à quatre torches à plasma fonctionnant simultanément.

Le document [3] de Ellis et al. décrit un procédé dans lequel un composé organo-métallique est introduit dans un plasma inductif non supersonique sous

forme gazeuse ou solide. Le dépôt formé ne présente cependant pas de structure nanométrique.

le document [4], Gitzhofer et al. décrivent l'utilisation d'un liquide chargé de particules ayant une taille de l'ordre du micron. Ce liquide est injecté dans un plasma sous la forme de gouttelettes au moyen d'un atomiseur. Cette technique est limitée aux plasmas de type radio-fréquence et les dépôts résultants ne sont pas nanostructurés.

5

Dans le document [5], Chow et al. décrivent une 10 méthode consistant en l'injection de plusieurs solutions dans un jet de plasma afin d'obtenir des dépôts possédant une structure nanométrique. Cependant, le matériau final est issu d'une réaction chimique en 15 vol dans le plasma, rendant la méthode complexe à maîtriser. En outre, dans cette méthode (qui met en jeu une réaction chimique dans le plasma) les tailles de particules sont de 100 nm : la méthode prévoit nominalement une conversion chimique durant 20 processus de projection et utilise des dispersants ; et les conditions de projection sont choisies explicitement pour ne pas vaporiser le solvant de la solution projetée avant d'atteindre le substrat.

Dans le document [6], Kear et al proposent l'injection d'une solution contenant des agglomérats de poudres nanostructurées sous forme d'un spray dans un plasma. L'utilisation d'un spray impose différentes étapes afin que la taille des particules à injecter soit suffisamment importante (de l'ordre du micron) pour pénétrer dans le plasma : séchage de la solution contenant des particules de petite taille,

agglomération de ces particules à l'aide d'un liant et mise en suspension colloïdale des agglomérats de taille supérieure au micron. Ce procédé nécessite une assistance ultrasons ou l'utilisation de dispersants, par exemple des tensioactifs, pour maintenir la dispersion des particules en suspension dans le liquide.

5

10

Le document [7] de Rao N.P. et al. décrit une méthode où des précurseurs gazeux, injectés radialement dans un plasma d'arc, donnent lieu à la formation de particules solides en vol par nucléation-croissance. Cependant, l'épaisseur des dépôts formés ne peut dépasser la dizaine de microns et il n'est pas possible de réaliser tout type de matériaux.

Les problèmes liés à la technique plasma sont donc très nombreux, les solutions proposées également, mais aucune de ces solutions ne permet actuellement de résoudre l'ensemble de ces problèmes.

Les inventeurs se sont aussi intéressés aux procédés de dépôt sol-gel existants, notamment dans le 20 domaine đе l'optique. Ces procédés utilisent habituellement des méthodes de dépôt par voie liquide telles que l'enduction centrifuge (« spin-coating »), 1'enduction laminaire (« meniscus-coating »), trempage-retrait (« dip-coating »), 25 la pulvérisation d'aérosol (« spray-coating »). Ces différentes techniques conduisent à des couches minces dont. l'épaisseur est généralement inférieure au micron. Certains de ces procédés de dépôt permettent de revêtir de grandes surfaces par exemple de quelques centaines 30 de  $cm^2$  à quelques  $m^2$ , ce qui constitue un avantage.

Cependant. les revêtements obtenus par ces procédés se fissurent au-delà d'épaisseurs critiques de l'ordre du micron. La cause principale de ce défaut majeur réside dans les contraintes de tension appliquée par le substrat lors des traitements thermiques nécessaires à leur élaboration. Un autre inconvénient réside dans l'impossibilité de déposer des revêtements homogènes ayant une bonne adhésion, même pour des épaisseurs supérieures à environ 150 nm.

Les problèmes liés à cette autre technique sont donc également très nombreux, même si des techniques récentes ont permis d'en résoudre certains en agissant sur la composition chimique des sol-gel.

En résumé, aucune de ces techniques de l'art antérieur ne permet d'obtenir un revêtement de nanoparticules d'épaisseur et de structure homogènes, et aucune de ces techniques n'indique une voie prometteuse pour y arriver simplement.

#### EXPOSÉ DE L'INVENTION

- 20 Le but de la présente invention est précisément fournir un procédé permettant de former un revêtement nanostructuré qui réponde aux besoins indiqués ci-dessus et apporte une solution à l'ensemble des inconvénients précités.
- Le but de la présente invention est encore de fournir un revêtement de nanoparticules qui ne présente pas les inconvénients, défauts et désavantages des revêtements de l'art antérieur, et qui puisse être utilisé dans les dispositifs et microsystèmes optiques, mécaniques, chimiques, électroniques et énergétiques

actuels et futurs en présentant d'excellentes performances.

Le but de la présente invention est encore de fournir un exemple de dispositif qui permette de mettre en œuvre le procédé de la présente invention

5

10

Le procédé de l'invention est un procédé de revêtement d'une surface d'un substrat par des nanoparticules caractérisé en ce qu'il comprend une injection d'un sol colloïdal desdites nanoparticules dans un jet de plasma thermique qui les projette sur ladite surface.

Les inventeurs sont les premiers à résoudre les inconvénients précités des techniques de l'art antérieur relatives au dépôt plasma grâce à ce procédé.

15 Par rapport aux anciennes techniques, il consiste notamment à remplacer le gaz d'injection en voie sèche par un liquide porteur constitué d'un sol colloïdal. Les particules projetées sont ainsi stabilisées en milieu liquide avant d'être accélérées dans un plasma.

20 Comme exposé ci-dessus, des travaux récents ont déjà été réalisés relativement l'injection d'un matériau se trouvant sous une autre forme que pulvérulente dans un plasma et notamment sous liquide. Cependant, aucun de ces travaux 25 n'utilise ni ne suggère une injection directe dans un jet de plasma d'un sol colloïdal, ou solution sol-gel colloïdale, de nanoparticules, et la possibilité de réalisation de dépôts nanostructurés de tout type de matériau possédant la même composition chimique et 30 structurale que le produit initial.

Le procédé de la présente invention permet en de manière inattendue, la conservation des propriétés nanostructurales du matériau projeté, grâce à la projection thermique d'une suspension stabilisée (sol) de particules nanométriques. Le procédé l'invention permet d'éviter le recours à des additifs stabilisation tels que des dispersants ou surfactants comme dans les procédés de l'art antérieur, et/ou l'emploi indispensable de moyens de dispersion annexes tels que les ultrasons, l'atomisation. mécanique, l'agitation etc. durant la phase projection. La présente invention permet par conséquent à la fois de conserver la pureté du matériau projeté et simplifier le procédé de mise en œuvre. C'est également notamment grâce à l'utilisation d'un sol que l'agrégation des nanoparticules est limitée, et que le procédé de l'invention aboutit à un revêtement nanostructuré homogène.

5

10

15

30

plus, grâce au procédé de la présente 20 invention, les inventeurs exploitent l'avantage singulier des sols-gels d'offrir de très nombreuses voies physicochimiques d'obtention de suspensions colloïdales stables et nanoparticulaires. La chimie douce de constitution des sols-gels permet notamment de 25 synthétiser, à partir de précurseurs inorganiques ou organométalliques très nombreux, une pluralité d'oxydes métalliques différents.

En outre, la présente invention utilise aussi la propriété avantageuse des sols-gels de permettre la synthèse de particules inorganiques de phases cristallines différentes, dans un même sol, par exemple

ou utilisant la voie hydrothermale dans des Dans conditions plus douces. cette chimie, la nucléation des particules a lieu en milieu liquide. L'accès à des sols colloïdaux mixtes constitués soit d'un mélange de nanoparticules d'oxydes de métaux de nature différente, soit d'un mélange de nanoparticules d'oxyde métallique et de nanoparticules métalliques et/ou de nanoparticules d'oxyde métallique dopé par un oxvde métal ou par de un autre élément métallique, offre également de très nombreuses variantes.

5

10

15

20

25

30

Par ailleurs, grâce au procédé de l'invention, on peut améliorer encore et affiner l'homogénéité et la stabilité du sol en sélectionnant judicieusement la granulométrie des particules du sol ainsi solvant utilisé. En effet, des conditions préférées du procédé de l'invention permettent de limiter d'avantage encore, voire d'éviter, des ségrégations de nanoparticules, gradients de concentration ou sédimentations.

Egalement, des conditions de projection plasma, ainsi que des protocoles d'injection du sol permettent d'agir sur la qualité du revêtement de nanoparticules formé, et, suivant divers exemples présentés cidessous, permettent d'améliorer encore la qualité et d'affiner la conservation des propriétés des particules du sol colloïdal au sein du matériau de revêtement.

Les définitions, ainsi que les conditions opératoires générales et préférées du procédé de l'invention sont exposées ci-après.

Selon l'invention, le substrat peut être organique, inorganique ou mixte (c'est-à-dire organique et inorganique sur une même surface). De préférence il supporte les conditions opératoires du procédé de 5 l'invention. Il peut être constitué par exemple d'un matériau choisi parmi les semiconducteurs tels que le silicium ; les polymères organiques tels poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA), le polycarbonate (PC), le polystyrène (PS), le polypropylène (PP) et le 10 poly(chlorure de vinyle) (PVC) ; les métaux tels que l'or, l'aluminium et l'argent ; les verres ; les oxydes minéraux, par exemple en couche, tels que SiO2, Al2O3,  $ZrO_2$ .  $TiO_2$ ,  $Ta_2O_5$ , MgO, etc.; et les matériaux composites ou mixtes comprenant plusieurs de ces 15 matériaux.

La surface du substrat que l'on souhaite revêtir sera éventuellement nettoyée afin d'éliminer les contaminants organiques et/ou inorganiques qui pourraient empêcher le dépôt, voire la fixation, du revêtement sur la surface, et d'améliorer l'adhérence du revêtement. Le nettoyage utilisé dépend de la nature du substrat et peut être choisi parmi les procédés physiques, chimiques ou mécaniques connus de l'homme du métier. Par exemple, et de manière non limitative, le procédé de nettoyage peut être choisi parmi l'immersion dans un solvant organique et/ou le nettoyage lessiviel et/ou le décapage acide assistés par les ultrasons; ces nettoyages étant suivis éventuellement d'un rinçage l'eau de ville, puis d'un rinçage à désionisée ; ces rinçages étant suivis éventuellement d'un séchage par « lift-out », par une pulvérisation

20

25

d'alcool, par un jet d'air comprimé, à l'air chaud, ou par les rayons infrarouges. Le nettoyage peut être aussi un nettoyage par les rayons ultraviolets.

Par « nanoparticules », on entend des particules de taille nanométrique, allant généralement de 1 nm à quelques centaines de nanomètres. On utilise également le terme « particules ».

5

10

25

30

Un « procédé sol-gel » signifie une série de réactions où des espèces métalliques solubles s'hydrolysent pour former un hydroxyde de métal. Le procédé sol-gel met en jeu une hydrolyse-condensation de précurseurs métalliques (sels et/ou alcoxydes) permettant une stabilisation et une dispersion aisées de particules dans un milieu de croissance.

Le « sol » est un système colloïdal dont le milieu de dispersion est un liquide et la phase dispersée un solide. Le sol est également appelé « solution sol-gel colloïdale » ou « sol colloïdal ». Les nanoparticules sont dispersées et stabilisées grâce 20 au sol colloïdal.

Selon l'invention, le sol peut être préparé par tout procédé connu de l'homme du métier. On préfèrera bien entendu les procédés qui permettent d'obtenir une plus grande homogénéité de taille des nanoparticules, ainsi qu'une plus grande stabilisation et dispersion des nanoparticules. Les procédés de préparation de la solution sol-gel colloïdale décrits ici incluent les différents procédés classiques de synthèse de nanoparticules dispersées et stabilisées en milieu liquide.

Selon une première variante de la présente invention, le sol peut être préparé par exemple par précipitation en milieu aqueux ou par synthèse sol-gel en milieu organique à partir d'un précurseur de nanoparticules.

5

Lorsque le sol est préparé par précipitation en milieu aqueux à partir d'un précurseur de nanoparticules, la préparation peut comprendre, par exemple, les étapes suivantes :

- étape 1 : synthèse hydrothermale des nanoparticules par utilisation d'un autoclave à partir de précurseurs métalliques ou synthèse des nanoparticules par co-précipitation à pression ordinaire;
- étape 2: traitement des nanoparticules (poudre), dispersion et stabilisation des nanoparticules en milieu aqueux (lavages, dialyses);
- étape 3 (facultative) : modification du solvant

  de stabilisation : dialyse, distillation,

  mélange de solvant ;
- étape 4 : (facultative) : dispersion des nanoparticules dans un milieu organique pour former un sol hybride organique-inorganique par dispersion des particules au sein d'un polymère ou oligomère organique et/ou par fonctionnalisation de la surface des particules par tout type de fonctions organiques réactives ou non.
- 30 Les documents [8], [9] et l'exemple 2 cidessous décrivent des exemples de cette voie de

préparation par précipitation en milieu aqueux, avec différents précurseurs (sels de métalloïde, sels de métaux, alcoxydes métalliques), utilisables pour la mise en œuvre de la présente invention.

- Lorsque le sol est préparé par synthèse sol-gel en milieu organique à partir d'un précurseur de nanoparticules, la préparation peut comprendre, par exemple, la succession d'étapes suivantes :
- étape hydrolyse-condensation (a): de 10 précurseurs organométalliques ou de sels métalliques en milieu organique ou hydroalcoolique ;
- étape (b): nucléation des nanoparticules stabilisées et dispersées en milieu organique ou hydroalcoolique par mûrissement, croissance;
  - étape (c) (facultative) : formation d'un sol hybride organique-inorganique par dispersion des particules au sein d'un polymère ou oligomère organique et/ou par fonctionnalisation de la surface des particules par tout type de fonctions organiques réactives ou non.

20

Le document [10] décrit des exemples de cette voie de préparation par synthèse sol-gel en milieu organique, avec différents précurseurs (sels de métalloïde, sels de métaux, alcoxydes métalliques), utilisable dans la présente invention.

Ainsi, comme exposé ci-dessus, les 30 nanoparticules peuvent directement être stabilisées dans le solvant utilisé au cours de la synthèse ou peptisées ultérieurement si elles sont synthétisées par précipitation. Dans les deux cas la suspension obtenue est un sol.

Quelle que soit la voie de préparation choisie, selon l'invention, le précurseur de nanoparticules est typiquement choisi dans le groupe comprenant un sel de métalloïde, un sel de métall un alcoxyde métallique, ou un mélange de ceux-ci. Les documents précités illustrent cet aspect technique.

10 Par exemple, le métal ou métalloïde du sel ou de l'alcoxyde précurseur de nanoparticules peut être choisi par exemple dans le groupe comprenant silicium, le titane, le zirconium, le hafnium. l'aluminium, le tantale, le niobium, le cérium, 15 nickel, le fer, le zinc, le chrome, le magnésium, le cobalt, le vanadium, le baryum, le strontium, l'étain, scandium, l'indium, le plomb, 1'yttrium, tungstène, le manganèse, l'or, l'argent, le platine, le palladium, le nickel, le cuivre, le cobalt, ruthénium, le rhodium, l'europium et les autres terres 20 rares, ou un alcoxyde métallique de ces métaux.

Selon une deuxième variante de la présente invention, le sol peut être préparé par exemple par synthèse d'une solution de nanoparticules métalliques à partir d'un précurseur de nanoparticules métalliques en utilisant un réducteur organique ou minéral en solution, par exemple par un procédé choisi dans le groupe comprenant :

25

- une réduction de sels métalliques en milieu 30 émulsion ; et

- une réduction chimique de précurseurs organométalliques ou métalliques ou d'oxydes métalliques, par exemple de la manière décrite dans le document [11].
- 5 Quel que soit le procédé choisi dans cette deuxième variante, selon l'invention, le réducteur peut être choisi par exemple parmi ceux cités dans les documents précités, par exemple dans le comprenant les polyols, l'hydrazine et ses dérivés, la 10 quinone et ses dérivés, les hydrures, les alcalins, la cystéine et ses dérivés, l'ascorbate et ses dérivés.

Egalement, selon l'invention, le précurseur de nanoparticules métalliques peut être choisi par exemple parmi ceux cités dans les documents précités, par exemple dans le groupe comprenant les sels de métalloïdes ou de métaux comme l'or, l'argent, platine, le palladium, le nickel, le cuivre, le cobalt, l'aluminium, ruthénium ou le le rhodium différents alcoxydes métalliques de ces métaux.

15

20

25

30

Selon une troisième variante de la présente invention, le sol peut être préparé en préparant un mélange de nanoparticules dispersées dans un solvant, chaque famille pouvant être issue des préparations décrites dans les documents [8], [9], [10] et l'exemple 2 ci-dessous.

Quel que soit la variante d'obtention du sol utilisée, dans le procédé de l'invention, on peut bien entendu utiliser un mélange de différents sols qui diffèrent par leur nature chimique et/ou par leur procédé d'obtention.

Typiquement, le sol utilisé dans le procédé de la présente invention peut comprendre par exemple des nanoparticules d'un oxyde métallique choisi dans le groupe comprenant SiO2, ZrO2, TiO2, Ta2O5, HfO2,  $SnO_2$ ,  $VO_2$ ,  $In_2O_3$ ,  $CeO_2$ , ZnO,  $Nb_2O_5$ ,  $V_2O_5$ ,  $Al_2O_3$ , 5  $Sc_2O_3$ ,  $Ce_2O_3$ , NiO, MgO,  $Y_2O_3$ , WO<sub>3</sub>, BaTiO<sub>3</sub>,  $Fe_2O_3$ ,  $Fe_3O_4$ ,  $Sr_2O_3$ , (PbZr)TiO<sub>3</sub>, (BaSr)TiO<sub>3</sub>, Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Cr<sub>3</sub>O<sub>4</sub>,  $MnO_2$ ,  $RuO_2$  ou d'une combinaison de ces oxydes, exemple par dopage des particules ou par mélange des particules. Cette liste n'est bien entendu pas exhaustive puisqu'elle inclut tous les oxydes métalliques décrits dans les documents précités.

10

15

20

25

En outre, selon l'invention, le sol peut comprendre par exemple des nanoparticules métalliques d'un métal choisi dans le groupe comprenant l'or, l'argent, le platine, le palladium, le nickel, le ruthénium ou le rhodium, ou un mélange de différentes nanoparticules métalliques constituées de ces métaux. Là aussi, cette liste n'est pas exhaustive puisqu'elle inclut tous les oxydes métalliques décrits dans les documents précités.

La taille des nanoparticules du sol obtenu est parfaitement contrôlée par ses conditions de synthèse, en particulier par la nature des précurseurs utilisés, du ou des solvant(s), du pH, de la température, etc. et peut aller de quelques angströms à quelques microns. Ce contrôle de la taille des particules dans la préparation des sol est décrit par exemple dans le document [12].

30 Selon l'invention, par exemple dans les applications mentionnées dans la présente, les

nanoparticules ont préférentiellement une taille de 1 à 100 nm, ceci notamment dans le but de pouvoir réaliser des couches ou revêtements minces, par exemple d'épaisseur allant de 0,1 à  $50~\mu m$ .

5 A côté des nanoparticules, le sol comprend également un liquide porteur, qui provient de son procédé de fabrication, appelé milieu de croissance. Ce liquide porteur est un solvant organique ou inorganique tels que ceux décrit dans les documents précités. Il 10 peut s'agir par exemple d'un liquide choisi parmi les alcools, les éthers, les cétones, aromatiques, les alcanes, les halogènes et tout mélange de ceux-ci. Le pH de ce liquide porteur dépend du procédé de fabrication du sol et de sa nature chimique. 15 Il est généralement de 1 à 14.

Dans les sols obtenus, les nanoparticules sont dispersées et stabilisées dans leur milieu de croissance, et cette stabilisation et/ou dispersion peut être favorisée par le procédé de préparation du sol et par la chimie utilisée (voir ci-dessus). Le procédé de la présente invention tire partie de cette propriété des sols.

20

25

30

Selon l'invention, le sol peut comprendre en outre des molécules organiques. Il peut s'agir par exemple de molécules de stabilisation des nanoparticules dans le sol et/ou de molécules qui fonctionnalisent les nanoparticules.

En effet, un composé organique peut être ajouté aux nanoparticules afin de leur conférer une propriété particulière. Par exemple, la stabilisation de ces nanoparticules en milieu liquide par effet stérique

conduit à des matériaux appelés matériaux hybrides organiques-inorganiques de classe I. Les interactions qui régissent la stabilisation de ces particules sont faibles de nature électrostatique de type liaisons hydrogènes ou de Van Der Waals. De tels composés utilisables dans la présente invention, et leur effet sur les sols, sont décrits par exemple dans les documents [13] et l'exemple 2 ci-dessous.

5

25

Egalement, selon l'invention, les particules peuvent être fonctionnalisées par un composé organique 10 soit au cours de la synthèse par introduction de précurseurs organominéraux adéquates, soit par greffage sur la surface des colloïdes. Des exemples ont été donnés ci-dessus. Ces matériaux sont alors appelés 15 matériaux organiques-inorganiques de classe II puisque interactions présentes entre la composante organique et la particule minérale sont fortes, nature covalente ou ionocovalente. De tels matériaux et leur procédé d'obtention sont décrits dans le document 20 [13].

Les propriétés des matériaux hybrides utilisables dans la présente invention dépendent non seulement de la nature chimique des composantes organiques et inorganiques utilisées pour constituer le sol, mais également de la synergie qui peut apparaître entre ces deux chimies. Le document [13] décrit les effets de la nature chimique des composantes organiques et inorganiques utilisées et de telles synergies.

Le procédé de l'invention comprend l'injection 30 du sol colloïdal dans un jet ou écoulement de plasma thermique. L'injection du sol dans le jet de plasma

peut être réalisée par tout moyen approprié d'injection d'un liquide, par exemple au moyen d'un injecteur, par exemple sous forme de jet ou de gouttes, de préférence avec une quantité de mouvement adaptée pour qu'elle soit sensiblement identique à celle de l'écoulement plasma. Des exemples d'injecteurs sont donnés cidessous.

5

10

15

20

25

30

La température du sol lors de son injection peut aller par exemple de la température ambiante jusqu'à une température inférieure ébullition. Avantageusement, on peut contrôler еţ modifier la température du sol pour son injection, par exemple pour être de 0°C à 100°C. Le sol possède alors une tension de surface différente, selon la température imposée, entraînant un mécanisme de fragmentation plus ou moins rapide et efficace lorsqu'il arrive dans le plasma. La température peut donc avoir un effet sur la qualité du revêtement obtenu.

Le sol injecté, par exemple sous forme de gouttes, pénètre dans le jet de plasma, où il est explosé en une multitude de gouttelettes sous l'effet des forces de cisaillement du plasma. La taille de ces gouttelettes peut être ajustée, selon la microstructure recherchée du dépôt, en fonction des propriétés du sol (liquide) et de l'écoulement plasma. Avantageusement, la taille des gouttelettes varie de 0,1 à 10 µm.

Les énergies cinétique et thermique du jet de plasma servent respectivement à disperser les gouttes en une multitude de gouttelettes (fragmentation), puis à vaporiser le liquide. Quand le sol liquide atteint le cœur du jet, qui est un milieu à haute température et

haute vitesse, il est vaporisé et les nanoparticules sont accélérées pour être recueillies sur le substrat pour former un dépôt (revêtement) nanostructuré possédant une structure cristalline identique à celle 5 des particules initialement présentes dans le sol de départ. La vaporisation du liquide entraîne le rapprochement des nanoparticules fines de matière appartenant à une même gouttelette agglomération. Les agglomérats résultants, généralement de taille inférieure à 1  $\mu\text{m}\text{,}$  se retrouvent au cœur du 10 plasma où ils sont fondus, partiellement ou totalement, puis accélérés avant d'être recueillis sur le substrat. Si la fusion des agglomérats est complète, la taille des grains dans le dépôt est de quelques centaines de 15 nanomètres à quelques microns. En revanche, fusion n'est que partielle, la taille des grains dans le dépôt est proche de celle des particules contenues dans le liquide de départ еt les propriétés cristallines des particules sont bien conservées au 20 sein du dépôt.

Généralement, les plasmas thermiques sont des plasmas produisant un jet ayant une température de 5000 K à 15000 K. Dans la mise en œuvre du procédé de l'invention, cette fourchette de température préférée. Bien la température entendu, utilisé pour la projection du sol sur la surface à revêtir peut être différente. Elle sera choisie en fonction de la nature chimique du sol et du revêtement souhaité. Selon l'invention, la température choisie de manière à se placer préférentiellement dans une configuration de fusion partielle ou totale des

25

particules du sol, de préférence de fusion partielle pour conserver au mieux leurs propriétés de départ au sein de la couche.

Le plasma peut être par exemple un plasma d'arc, soufflé ou non, ou un plasma inductif ou radiofréquence, par exemple en mode supersonique. Il peut fonctionner à la pression atmosphérique ou à plus basse pression. Les documents [14], [15] et [16] décrivent des plasmas utilisables dans la présente invention, et les torches à plasma permettant de les générer. Avantageusement, la torche à plasma utilisée est une torche à plasma d'arc.

Selon l'invention, le jet de plasma peut être généré avantageusement à partir d'un gaz plasmagène choisi dans le groupe comprenant Ar,  $H_2$ , He et  $N_2$ . Avantageusement, le jet de plasma constituant le jet a une viscosité de  $10^{-4}$  à  $5\times10^{-4}$  kg/m.s. Avantageusement, le jet de plasma est un jet de plasma d'arc.

15

20

25

30

Le substrat à revêtir est, pour des raisons évidentes, préférentiellement positionné par rapport au jet plasma pour que la projection des nanoparticules soit dirigée sur la surface à revêtir. Différents essais permettent très facilement de trouver une position optimale. Le positionnement est ajusté pour chaque application, selon les conditions de projection sélectionnées et la microstructure du dépôt souhaitée.

La vitesse de croissance des dépôts, élevée pour un procédé de fabrication de couches finement structurées, dépend essentiellement du pourcentage massique de matière dans le liquide et du débit de liquide. Avec le procédé de l'invention, on peut

aisément obtenir une vitesse de dépôt du revêtement de nanoparticules de 1 à 100  $\mu\text{m}/\text{min}$ .

5

10

15

20

25

30

Les couches ou revêtements minces qui peuvent être obtenus par le procédé de l'invention, allant aisément de 0,1 à 50  $\mu\text{m}$ , peuvent être constitués de grains de taille inférieure ou de l'ordre du micron. Elles peuvent être denses ou poreuses. Elles peuvent être pures et homogènes. La synthèse d'une solution sol-qel stable et homogène de nanoparticules granulométrie définie associée au procédé liquide de projection plasma de l'invention permet de conserver les propriétés intrinsèques du sol de départ au sein du dépôt et d'obtenir un revêtement nanostructuré en maîtrisant avantageusement les propriétés suivantes: porosité/densité; homogénéité composition; en stœchiométrie « exotique » (sols mixtes et mélanges précités); structure nanométrique (taille et phases cristallines) ; granulométrie des grains ; épaisseur du dépôt homogène sur objet à forme complexe ; possibilité de dépôt sur tout type de substrats, quelles que soient leur nature et leur rugosité.

Le procédé de l'invention peut être mis œuvre plusieurs fois sur une même surface de substrat, différents sols - en composition et/ou concentration et/ou en taille de particules - pour réaliser des couches successives de différents matériaux ou bien des dépôts avec des gradients de composition. Ces dépôts de couches successives sont utiles par exemple dans des applications telles que des couches à propriétés électriques (électrode électrolyte), des couches à propriétés optiques (bas et haut indice de réfraction), des couches à propriété thermique (conductrice et isolante), des couches barrières de diffusion et/ou des couches à porosité contrôlée.

5 Le procédé de projection de la présente invention est facilement industrialisable puisque sa spécificité et son caractère innovant résident notamment dans Ιe système d'injection qui peut s'adapter sur toutes machines de projection thermiques déjà présentes dans l'industrie ; dans la nature de la 10 solution sol-gel; et dans le choix des conditions plasma pour l'obtention d'un revêtement nanostructuré présentant les propriétés des particules projetées.

La présente invention se rapporte également à un dispositif de revêtement d'une surface d'un substrat utilisable pour la mise en œuvre du procédé de l'invention, ledit dispositif comprenant :

- une torche à plasma thermique capable de produire un jet de plasma;
- 20 un réservoir de gaz plasmagène ;
  - un réservoir de sol colloïdal de nanoparticules;
  - un moyen de fixation et de déplacement du substrat par rapport à la torche à plasma;
- un système d'injection reliant d'une part le réservoir de sol colloïdal et d'autre part un injecteur dont l'extrémité est microperforée d'un trou d'injection du sol colloïdal dans le jet de plasma généré par la torche à plasma;

30 et

un mano-détendeur permettant d'ajuster la pression à l'intérieur du réservoir.

Avantageusement, la torche à plasma est capable de produire un jet de plasma ayant une température de 5000 K à 15000 K. Avantageusement, la torche à plasma est capable de produire un jet de plasma ayant une viscosité de  $10^{-4}$  à  $5 imes 10^{-4}$  kg/m.s. Avantageusement, la torche à plasma est une torche à plasma d'arc. Des exemples de gaz plasmagènes sont donnés ci-dessus, les réservoirs de ces qaz sont disponibles dans le commerce. Les raisons de ces choix avantageux sont exposées ci-dessus.

5

10

15

20

Avantageusement, le dispositif de l'invention comprend plusieurs réservoirs contenant respectivement plusieurs sols chargés de nanoparticules, les sols étant différents les uns des autres de par leur composition et/ou diamètre et/ou concentration. Le dispositif de l'invention peut comprendre en outre un réservoir de nettoyage contenant une solution de nettoyage de la tuyauterie et de l'injecteur. Ainsi, la tuyauterie et l'injecteur peuvent être nettoyés entre chaque mise en œuvre du procédé.

Les réservoirs peuvent être reliés à un réseau d'air comprimé grâce à des tuyaux et à une source de gaz de compression, par exemple d'air comprimé. Un ou 25 plusieurs mano-détendeur(s) permet(tent) d'ajuster la pression à l'intérieur đu ou des réservoir(s), généralement à une pression inférieure à 2x106 Pa (20 bars). Dans ce cas, sous l'effet de la pression, liquide est acheminé jusqu'à l'injecteur, 30 injecteurs s'il y en a plusieurs, par des tuyaux puis

sort de l'injecteur, par exemple sous la forme d'un jet de liquide qui se fragmente mécaniquement sous la forme de grosses gouttes, de préférence de diamètre calibré, en moyenne deux fois supérieures au diamètre du trou circulaire de sortie. Une pompe est également utilisable. Le débit et la quantité de mouvement du sol en sortie de l'injecteur dépendent notamment :

- de la pression dans le réservoir utilisé et/ou de la pompe,
- 10 des caractéristiques des dimensions de l'orifice de sortie (diamètre de profondeur), et
  - des propriétés rhéologiques du sol.

5

30

L'injecteur permet d'injecter le sol dans le plasma. Il est de préférence tel que le sol injecté se 15 fragmente mécaniquement en sortie de l'injecteur sous de gouttes comme indiqué ci-dessus. l'invention. le trou de l'injecteur peut être n'importe quelle forme permettant d'injecter le sol colloïdal dans le jet de plasma, de préférence dans les 20 conditions précitées. Avantageusement, le trou est circulaire. Avantageusement le trou de l'injecteur a un diamètre de 10 à 500 um. Selon l'invention. le dispositif peut être doté de plusieurs injecteurs, par 25 exemple selon les quantités de sol à injecter.

Selon un mode particulier de réalisation du dispositif de l'invention, l'inclinaison de l'injecteur par rapport à l'axe longitudinal du jet de plasma peut varier de 20 à 160°. Avantageusement également, l'injecteur peut être déplacé dans le sens longitudinal du jet de plasma. Ces déplacements sont indiqués

schématiquement sur la figure 2 annexée. Ainsi, l'injection du sol colloïdal dans le jet de plasma peut être orientée. Cette orientation permet d'optimiser l'injection du sol colloïdal, et donc la formation du revêtement projeté sur la surface du substrat.

5

10

15

20

25

30

Selon l'invention, la ligne d'injection du sol peut être thermostatée de façon à contrôler et éventuellement modifier la température du sol injecté. Ce contrôle de la température et cette modification peuvent être réalisés au niveau des tuyaux et/ou au niveau des réservoirs.

Selon l'invention. le dispositif peut comprendre un moyen de fixation et de déplacement du substrat par rapport à la torche à plasma. Ce moyen peut consister en des pinces ou système équivalent permettant de saisir (fixer) le substrat et de le maintenir lors de la projection plasma en une position choisie, et en un moyen permettant de déplacer en rotation et en translation la surface du substrat face au jet de plasma et dans le sens longitudinal du jet de plasma. Ainsi, on peut optimiser la position de la surface à revêtir, par rapport au jet de plasma, pour obtenir un revêtement homogène.

L'invention permet de réaliser une injection directe grâce à un système d'injection bien adapté, par exemple en utilisant le dispositif de l'invention, d'une suspension stable de nanoparticules, solution appelée « sol » puisqu'elle résulte de la synthèse d'un colloïde par procédé sol-gel mettant en jeu l'hydrolyse condensation de précurseurs métalliques (sels ou alcoxydes) permettant une stabilisation et une

dispersion aisées de particules dans leur milieu de croissance.

Les avantages principaux de la présente invention par rapport aux procédés de l'art antérieur sont:

5

15

20

25

- la conservation de la taille et de la répartition granulométrique des nanoparticules ;
- la conservation de l'état cristallin du matériau projeté;
- la conservation de la stœchiométrie initiale et de l'état d'homogénéité;
  - le contrôle de la porosité du film ;
  - l'accès à des épaisseurs de revêtements submicroniques sans aucune difficulté, contrairement au procédé de projection thermique classique de l'art antérieur;
  - l'obtention d'un excellent et inhabituel rendement pondéral de projection thermique en limitant les pertes de matière, c'est-à-dire un rapport de masse déposée/masse projetée, supérieur à 80% en poids;
  - la réduction des températures auxquelles sont soumis les matériaux projetés, autorisant ainsi l'utilisation de compositions sensibles thermiquement;
  - la possibilité, aujourd'hui inédite, de réaliser des dépôts sur des supports de toute nature et de toute rugosité comme du verre ou des wafers de silicium polis miroir (sur ces derniers la très faible rugosité de surface des substrats interdisait l'adhérence des revêtements);

- la capacité de réalisation par projection thermique de revêtements à composition SiO<sub>2</sub>, composition jusqu'à présent inaccessible pour les procédés classiques; et
- 5 l'obtention de revêtements mécaniquement résistants et adhérents.

La présente invention trouve des applications dans tous les domaines techniques où il est nécessaire d'obtenir un revêtement nanostructuré, car elle permet la fabrication d'un tel revêtement d'excellente qualité en termes de finesse, d'homogénéité, d'épaisseur et de taille des particules. A titre d'exemples non exhaustifs, la présente invention peut être utilisée dans les applications suivantes :

- Le revêtement de métaux et d'oxydes pour les rendre résistants à la corrosion. Pour cela, on peut utiliser par exemple un sol colloïdal tel que ceux décrits dans le document [8] pour mettre en oeuvre le procédé de l'invention.
- Le dépôt de revêtements composites résistants à l'abrasion. Pour cela, on peut utiliser par exemple un sol colloïdal tel que ceux décrits dans les documents [8], [9], [10] et l'exemple 2 ci-dessous pour mettre en oeuvre le procédé de l'invention.
- Le dépôt de revêtements résistants à haute température, tels que les dépôts de matériaux réfractaires et de revêtements composites. Pour cela, on peut utiliser par exemple un sol colloïdal tel que ceux décrits dans les documents [8], [9], [10] et

l'exemple 2 ci-dessous pour mettre en œuvre le procédé de l'invention.

• Le dépôt de revêtements qui interviennent dans des interactions de surfaces en mouvement relatif (tribologie), tels que les revêtements composites résistants à l'abrasion et/ou lubrifiants. Pour cela, on peut utiliser par exemple un sol colloïdal tel que ceux décrits dans le document [10] pour mettre en oeuvre le procédé de l'invention.

5

- Le dépôt de revêtements qui interviennent dans la conversion et le stockage d'énergie, tels que :
  - les revêtements qui interviennent dans la conversion photothermique de l'énergie solaire. Pour cela, on peut utiliser par exemple un sol colloïdal tel que ceux décrits dans l'exemple 2 cidessous pour mettre en oeuvre le procédé de l'invention.
- les revêtements sous forme d'empilements de matériaux actifs, par exemple pour les électrodes 20 et les électrolytes, par exemple pour pile à combustible à oxyde solide, les générateurs électrochimiques, par exemple les batteries plomb, les batteries Li-ion, les supercondensateurs, etc. Pour cela, on 25 utiliser par exemple un sol colloïdal tel que ceux décrits dans les documents [8] et [17] pour mettre en oeuvre le procédé de l'invention.
- Les revêtements qui interviennent dans des réactions de catalyse, par exemple pour la fabrication
   de catalyseurs supportés pour la dépollution des gaz, la combustion ou la synthèse. Pour cela, on peut

utiliser par exemple un sol colloïdal tel que ceux décrits dans les documents [8] et l'exemple 2 cidessous pour mettre en ceuvre le procédé de l'invention.

- Le dépôt de revêtements qui interviennent en tant que microréacteurs chimiques ou biologiques. Pour cela, on peut utiliser par exemple un sol colloïdal tel que ceux décrits dans le document [10] pour mettre en oeuvre le procédé de l'invention.
- 10 Le dépôt de revêtements sur des systèmes microélectromécaniques (MEMS) ou micro-optoélectromecaniques (MOEMS), par exemple dans domaines de l'automobile, des télécommunications, l'astronomie, de l'avionique, et les dispositifs 15 d'analyse biologique et médical.

La présente invention se rapporte donc également à un dispositif optique et/ou électronique comprenant un revêtement nanostructuré susceptible d'être obtenu par le procédé de l'invention, c'est-à-dire présentant les caractéristiques physiques et chimiques des revêtements obtenus par le procédé de l'invention.

La présente invention se rapporte donc également à une Pile à combustible comprenant un revêtement nanostructuré susceptible d'être obtenu par le procédé de l'invention, c'est-à-dire présentant les caractéristiques physiques et chimiques des revêtements obtenus par le procédé de l'invention.

25

La présente invention se rapporte donc 30 également à une barrière thermique comprenant un revêtement susceptible d'être obtenu par le procédé de l'invention, c'est-à-dire présentant les caractéristiques physiques et chimiques des revêtements obtenus par le procédé de l'invention.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention pourront apparaître à la lecture des exemples suivants donnés à titre illustratif et non limitatif en référence aux dessins annexés.

# BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

- La figure l présente un schéma simplifié d'une partie du dispositif de mise en œuvre du procédé de l'invention permettant d'injecter le sol colloïdal de nanoparticules dans un jet de plasma.
- La figure 2 présente un schéma simplifié d'un mode d'injection du sol colloïdal de nanoparticules dans un jet de plasma avec une représentation schématique de la torche à plasma.
- La figure 3 présente un diagramme de diffraction des rayons X sur poudre d'une zircone.
  - La figure 4 présente deux photographies obtenues par microscopie électronique à transmission sur un sol de zircone.
- 25 La figure 5 est un graphique de comparaison par diffraction des rayons X de la structure cristalline d'un revêtement déposé par le procédé de la présente invention et du sol de nanoparticules de ZrO<sub>2</sub> de départ.

#### **EXEMPLES**

# Exemple 1 : procédé de l'invention et revêtement obtenu à partir d'un sol de zircone

Un sol aqueux de zircone  $(ZrO_2)$  à 10% est 5 injecté dans un plasma d'arc soufflé d'argon-hydrogène (75% en volume d'Ar).

Le montage expérimental qui a permis de réaliser les dépôts nanostructurés de zircone est est représenté sur les figures 1 et 2. Il est constitué :

- d'une torche à plasma (3) à courant continu Sulzer-Metco F4 VB (marque de commerce), munie d'une anode de diamètre interne 6 mm,
  - du système d'injection de liquide décrit sur la figure 1, et
- d'un dispositif (9) permettant de fixer et de déplacer le substrat à revêtir par rapport à la torche à une distance donnée (figure 2).

Concernant le système d'injection, il comprend un réservoir (R) contenant le sol colloïdal (7) et un 20 réservoir nettoyant (N), contenant un liquide nettoyage (L) de l'injecteur et de la tuyauterie (v). comprend également des tuyaux (v) permettant d'acheminer les liquides des réservoirs l'injecteur (I), des manodétendeurs (m) permettant 25 d'ajuster la pression dans les réservoirs (pression <  $2x10^6$  Pa). L'ensemble est relié à un gaz de compression (G), ici de l'air, permettant de créer dans les tuyaux un réseau d'air comprimé. Sous l'effet de la pression, le liquide est acheminé jusqu'à l'injecteur.

Concernant l'injection de liquide, le diamètre de l'orifice de sortie (t) de l'injecteur (I) est de

150 µm et la pression dans le réservoir (R) contenant le sol est de 0,4 MPa, ce qui implique un débit de liquide de 20 ml/min et une vitesse de 16 m/s. Le sol sort de l'injecteur sous forme d'un jet de liquide qui se fragmente mécaniquement sous la forme de grosses gouttes de diamètre calibré allant de 2 µm à 1 mm, en moyenne deux fois supérieur au diamètre du trou circulaire de sortie. L'injecteur (figure 2) peut être incliné par rapport à l'axe du jet de plasma de 20 à 160°. Dans les essais, on a utilisé une inclinaison de 90°.

5

10

25

Concernant le sol initial, il est obtenu suivant le procédé décrit dans le document [8]. Dans ce sol, les particules de zircone sont cristallisées sous deux phases, une monoclinique (ZrO<sub>2</sub> m) et l'autre quadratique (ZrO<sub>2</sub> q) plus minoritaire, comme le montre le diagramme de diffraction des rayons X présenté sur la figure 3 (« I » = intensité).

Le diamètre moyen des cristallites, observé en 20 microscopie électronique en transmission, est d'environ 9 nm comme le montrent les photographies de la figure 4.

Les dépôts de zircone issus de la projection plasma sont obtenus à 70 mm de l'intersection entre le jet de liquide et le jet de plasma. Différents types de substrats ont été testés pour être revêtus : plaquettes d'aluminium, plaquettes de silicium (« wafers ») ou plaques de verre.

La vitesse de dépôt était de 0,3 µm à chaque 30 passage de la torche devant le substrat.

Selon la durée de la projection, l'épaisseur des dépôts obtenus était comprise entre 4 µm et 100 µm.

La figure 5 est un graphique de comparaison par diffraction des rayons X (« I » = intensité) de la structure cristalline d'un revêtement déposé par le procédé de la présente invention (dp) et du sol de nanoparticules de ZrO<sub>2</sub> de départ (Sol).

Habituellement en projection plasma, la zircone projetée se trouve dans le dépôt sous la forme quadratique, avec une faible quantité de monoclinique correspondant aux particules infondues ou partiellement fondues, quelle que soit la phase initiale. Ici, la structure et la proportion des phases cristallines présentes dans le dépôt sont quasiment les mêmes que celles du sol de départ :

- 61% de monoclinique et 39% de quadratique au départ, et
- 65% de monoclinique et 35% de quadratique dans le revêtement obtenu.

20 La taille des cristaux dans le revêtement (dépôt) est comprise entre 10 et 20 nm; elle est très voisine de celle des particules du sol de départ.

Les observations en microscopie électronique à transmission (MET) de l'interface entre le substrat en silicium et le dépôt (coupe transversale) montrent une bonne adhérence des particules de zircone sur la surface polie miroir.

En outre, l'état de surface du substrat n'intervient pas sur l'adhérence du dépôt plasma.

25

5

10

### Exemple 2 : préparation d'un sol de nanaoparticules

Cet exemple illustre un des nombreux modes de préparation d'un sol de nanoparticules utilisable pour mettre en œuvre la présente invention.

5 Une solution colloïdale d'oxyde de titane TiO<sub>2</sub> est préparée en additionnant goutte à goutte une solution de tétra-isopropoxide de titane (0,5 g) dissous dans 7,85 g d'isopropanol à 100 mL d'une solution d'acide chlorhydrique diluée (pH= 1,5) sous forte agitation. Le mélange obtenu est maintenu sous agitation magnétique pendant 12 heures.

Des observations de microscopie électronique en transmission révèlent un diamètre moyen des colloïdes de 10 nm environ. Le diagramme des rayons X est caractéristique de celui de l'oxyde de titane sous forme anatase.

15

Le pH de ce sol est d'environ 2 et la concentration massique en  $TiO_2$  est amenée à 10% par distillation (100°C,  $10^5Pa$ ).

Avant d'être utilisé dans le procédé de l'invention, la solution colloïdale de nanoparticules peut être filtrée, par exemple à 0,45 μm.

### REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] US-A-5,032,568, Lau et al, 1991.
- [2] US-A-4,982,067, Marantz et al, 1991.
- 5 [3] US-A-5,413,821, Ellis et al, 1995.
  - [4] US-A-5,609,921, Gitzhofer et al, 1997.
  - [5] US-A-6,447,848, Chow et al, 2002.
  - [6] WO-A-97/18341, Kear et al, 1997.
- [7] Rao N.P., Lee H.J., Hansen D.J., Heberlein 10 McMurry J.V.R., P.H., Girshick S.L. « Nanostructured Materials production by Hypersonic Plasma Particle Deposition », Nanostructured Materials, 1997, 9, pp. 129-132.
- [8] FR-A-2 707 763 (CEA), H. Floch & P. Belleville,

  « Matériau composite à indice de réfraction
  élevé, procédé de fabrication de ce matériau
  composite et matériau optiquement actif
  comrpenant ce matériau composite ».
- [9] FR-A-2 682 486 (CEA), H. Floch & M. Berger,

  20 « Miroir diélectrique interférentiel et procédé
  de fabrication d'un tel miroir ».
  - [10] FR-A-2 703 791 (CEA), P. Belleville & H. Floch, « Procédé de fabrication de couches minces présentant des propriétés optiques et de résistance à l'abrasion ».

25

[11] Fievet, F., Polyol process. Fine particles: Synthesis, Characterization and Mechanisms of Grwoth, 2000, 92: pp. 460-496.

- [12] W. Stöber, A. Fink & E. Bohn, Journal of Colloid and Interface Science, 26, 1968, pp. 62-69.
- [13] « Functional Hybrid Materials », P. Gomez
  Romero & C. Sanchez, Wiley-VCH Publishers,

  2004.
  - [14] « Plasmas thermiques », Production et applications, P. Fauchais, Techniques de l'ingénieur, traité génie électrique, D2820-1 à D2820-25.
- [15] « Characterizations of LPPS processes under various spray conditions for potentiel applications », A. Refke, G. Barbezat, JL. Dorier, M. Gindrat, C. Hollenstein, Proc. Of International Thermal Spray, Conference 2003, Orlando, Florida, USA, 5-8 May 2003.

- [16] « New applications and new product qualities by radiofrequency plasma spraying », R. Henne, V. Borck, M. Müller, R. Ruckdäsch, G. Schiller, Proc. of Tagunsband Proceedings, United Thermal Spray Conference, Düsseldorf, 17-19 mars 1999.
- [17] Somiya S., Yoshimura M., Nakai Z., Hishinuma K., Kumati T., « Hydrothermal processing of ultrafine single crystal zirconia and hafnia powders with homogeneous dopants », Advances in ceramics, 21, 1987, pp. 43-55.

#### REVENDICATIONS

- 1. Procédé de revêtement d'une surface d'un substrat par des nanoparticules caractérisé en ce qu'il comprend une injection d'un sol colloïdal desdites nanoparticules dispersées et stabilisées dans un jet de plasma thermique qui les projette sur ladite surface.
- Procédé selon la revendication 1, dans
   lequel les nanoparticules sont dispersées et stabilisées dans le gel colloïdal.
  - 3. Procédé selon la revendication 1, dans lequel les nanoparticules ont une taille de 1 à 100 nm.

15

5

4. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le sol est préparé par précipitation en milieu aqueux ou par synthèse sol-gel en milieu organique à partir d'un précurseur de nanoparticules.

20

25

- 5. Procédé selon la revendication 4, dans lequel le précurseur de nanoparticules est choisi dans le groupe comprenant un sel de métalloide, un sel de métal, un alcoxyde métallique, ou un mélange de ceuxci.
- 6. Procédé selon la revendication 4, dans lequel le métal ou métalloïde du sel ou de l'alcoxyde précurseur de nanoparticules est choisi dans le groupe comprenant le silicium, le titane, le zirconium, le hafnium, l'aluminium, le tantale, le niobium, le

cérium, le nickel, le fer, le zinc, le chrome, le magnésium, le cobalt, le vanadium, le baryum, le strontium, l'étain, le scandium, l'indium, le plomb, l'yttrium, le tungstène, le manganèse, l'or, l'argent, le platine, le palladium, le nickel, le cuivre, le cobalt, le ruthénium, le rhodium, l'europium et les autres terres rares, ou un alcoxyde métallique de ces métaux.

5

- 7. Procédé selon la revendication 1, dans 10 lequel le sol est préparé par synthèse d'une solution de nanoparticules métalliques à partir d'un précurseur nanoparticules métalliques, utilisant en un de réducteur organique ou minéral en solution, par procédé choisi dans le groupe comprenant une réduction 15 de sels métalliques en milieu émulsion, une réduction organométalliques chimique de précurseurs ou métalliques ou d'oxydes métalliques.
- 20 8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel le réducteur est choisi dans le groupe comprenant les polyols, l'hydrazine et ses dérivés, la quinone et ses dérivés, les hydrures, les métaux alcalins, la cystéine et ses dérivés, l'ascorbate et ses dérivés.
  - 9. Procédé selon la revendication 7 ou 8, dans lequel le précurseur de nanoparticules métalliques est choisi dans le groupe comprenant les sels de métalloïdes ou de métaux comme l'or, l'argent, le platine, le palladium, le nickel, le cuivre, le cobalt,

l'aluminium, le ruthénium ou le rhodium ou les différents alcoxydes métalliques de ces métaux.

- 10. Procédé selon la revendication 1, dans5 lequel le sol est un sol mixte.
  - 11. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le sol comprend des nanoparticules d'un oxyde métallique choisi dans le groupe comprenant SiO<sub>2</sub>, ZrO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub>, Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, HfO<sub>2</sub>, ThO<sub>2</sub>, SnO<sub>2</sub>, VO<sub>2</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CeO<sub>2</sub>, ZnO, Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Sc<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, NiO, MgO, Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, WO<sub>3</sub>, BaTiO<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Sr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, (PbZr)TiO<sub>3</sub>, (BaSr)TiO<sub>3</sub>, Co<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Mn<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Cr<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, MnO<sub>2</sub>, RuO<sub>2</sub> ou d'une combinaison de ces oxydes par dopage des particules ou par mélange.

15

20

30

- 12. Procédé selon la revendication 11, dans lequel le sol comprend en outre des nanoparticules métalliques d'un métal choisi dans le groupe comprenant l'or, l'argent, le platine, le palladium, le nickel, le ruthénium ou le rhodium, ou un mélange de différentes nanoparticules métalliques constituées de ces métaux.
- 13. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le sol comprend en outre des molécules 25 organiques.
  - 14. Procédé selon la revendication 13, dans lequel les molécules organiques sont des molécules de stabilisation des nanoparticules dans le sol et/ou des molécules qui fonctionnalisent les nanoparticules.

- 15. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le sol colloïdal est injecté dans le jet plasma sous forme de gouttes.
- 5 lequel le jet de plasma est un jet de plasma d'arc.
- 17. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le jet de plasma est tel qu'il provoque une 10 fusion partielle des nanoparticules injectée.
  - 18. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le plasma constituant le jet a une température de 5000 K à 15000 K.

- 19. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le plasma constituant le jet a une viscosité de  $10^{-4}$  à  $5 \times 10^{-4}$  kg/m.s.
- 20. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le jet de plasma est généré à partir d'un gaz plasmagène choisi dans le groupe comprenant Ar,  $H_2$ , He et  $N_2$ .
- 25 21. Revêtement nanostructuré susceptible d'être obtenu par un procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 20.
- 22. Revêtement selon la revendication 21 30 ayant une épaisseur de 0,1 à 50 µm.

- 23. Revêtement selon la revendication 21 constitué de grains de taille inférieure ou de l'ordre du micron.
- 5 24. Substrat présentant au moins une surface revêtue d'un revêtement selon la revendication 21.
- 25. Substrat selon la revendication 24, ledit substrat étant constitué d'un matériau organique, 10 inorganique ou mixte.
- 26. Dispositif optique et/ou électronique comprenant un revêtement nanostructuré selon la revendication 21 ou un substrat selon la revendication 15 24.
  - 27. Pile à combustible comprenant un revêtement nanostructuré selon la revendication 21 ou un substrat selon la revendication 24.
  - 28. Barrière thermique comprenant un revêtement selon la revendication 21 ou un substrat selon la revendication 24.

- 25 29. Dispositif de mise en œuvre du procédé de la revendication 1, ledit dispositif comprenant :
  - une torche à plasma thermique (3) capable de produire un jet de plasma (13) ;
    - un réservoir de gaz plasmagène (Gp) ;
- on anoparticules dispersées et stabilisées ;

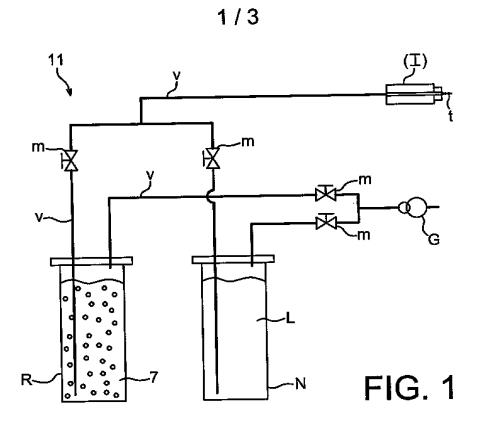
- un moyen de fixation et de positionnement (9) du substrat (S) par rapport à la torche à plasma ;
- un système d'injection reliant d'une part le réservoir (R) de sol colloïdal et d'autre part un injecteur (I) dont l'extrémité est microperforée d'un trou d'injection (t) du sol colloïdal dans le jet de plasma généré par la torche à plasma; et
- un mano-détendeur (m) permettant d'ajuster la pression à l'intérieur du réservoir.

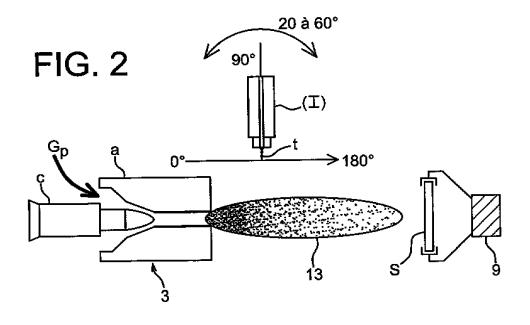
- 30. Dispositif selon la revendication 29, dans lequel la torche à plasma est une torche à plasma d'arc.
- 15 31. Dispositif selon la revendication 29, dans lequel la torche à plasma est capable de produire un jet de plasma ayant une température de 5000 K à 15000 K.
- 20 32. Dispositif selon la revendication 29, dans lequel la torche à plasma est capable de produire un jet de plasma ayant une viscosité de 10<sup>-4</sup> à 5x10<sup>-4</sup> kg/m.s.
- 25 33. Dispositif selon la revendication 29, dans lequel l'inclinaison de l'injecteur par rapport à l'axe longitudinal du jet de plasma peut varier de 20 à 160°.
- 30 34. Dispositif selon la revendication 29, dans lequel l'injecteur permet de former des gouttes du

sol colloïdal qui tombent dans le jet plasma lorsque la torche plasma est actionnée.

- 35. Dispositif selon la revendication 29, 5 dans lequel le trou de l'injecteur est circulaire.
  - 36. Dispositif selon la revendication 29 ou 35 dans lequel le trou de l'injecteur a un diamètre de 10 à 500  $\mu m$ .

- 37. Dispositif selon la revendication 29 dans lequel le gaz plasmagène est choisi dans le groupe comprenant Ar,  $H_2$ ,  $H_2$  et  $N_2$ .
- 15 38. Dispositif selon la revendication 29, comprenant en outre un réservoir (N) contenant une solution de nettoyage, ledit réservoir (N) étant relié par un système d'injection à l'injecteur (I).





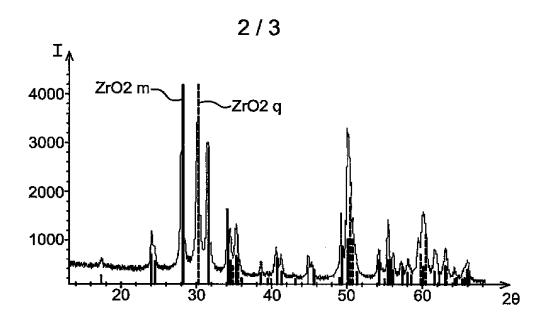
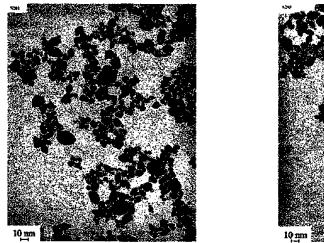


FIG. 3



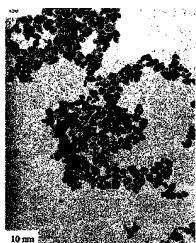


FIG. 4

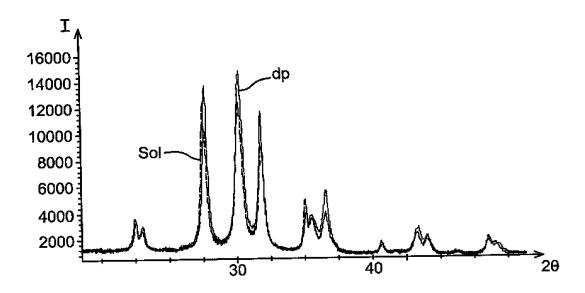


FIG. 5

N° d'enregistrement national : 04 52390

## RAPPORT DE RECHERCHE

articles L.612-14, L.612-17 et R.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

### **OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE**

Après l'accomplissement de la procédure prévue par les textes rappelés ci-dessus, le brevet est délivré. L'Institut National de la Propriété Industrielle n'est pas habilité, sauf dans le cas d'absence manifeste de nouveauté, à en refuser la délivrance. La validité d'un brevet relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.

L'I.N.P.I. doit toutefois annexer à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention. Ce rapport porte sur les revendications figurant au brevet qui définissent l'objet de l'invention et délimitent l'étendue de la protection.

Après délivrance, l'I.N.P.I. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un "AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche et de tout autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

### CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DU PRÉSENT RAPPORT DE RECHERCHE

l	$\bowtie$	Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche préliminaire.		
[		Le demandeur a maintenu les revendications.		
[	$\boxtimes$	Le demandeur a modifié les revendications.		
[		Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n' étaient plus en concordance avec les nouvelles revendications.		
[		Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche préliminaire.		
[		Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.		
DOCUMENTS CITÉS DANS LE PRÉSENT RAPPORT DE RECHERCHE				
000	U	MENTS CITÉS DANS LE PRÉSENT RAPPORT DE RECHERCHE		
.a r	épa	MENTS CITÉS DANS LE PRÉSENT RAPPORT DE RECHERCHE  artition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, des cations déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.		
a r	épa ndid	artition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, des		
a r	épa ndid	artition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, des cations déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.  Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en		
a r	épa ndid	artition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, des cations déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.  Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.  Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique		

N° d'enregistrement national : 04 52390

# 1.ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE SUSCEPTIBLES D'ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION

Référence des documents (avec indication, le cas échéant, des parties pertinentes)	Revendications du brevet concernées
US 6 447 848 B1 (CHOW GAN-MOOG ET AL) 10 septembre 2002 (2002-09-10) * revendications 1-16; figure 1 *	1-38
US 2003/077398 A1 (STRUTT PETER R ET AL) 24 avril 2003 (2003-04-24) * revendications 1-16 *	1-38
EP 1 134 302 A (CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI A GRANDE INTE) 19 septembre 2001 (2001-09-19) * revendications 1-13 *	1-38
WO 97/18341 A (THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT; RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JE) 22 mai 1997 (1997-05-22) * revendications 1-30; figures 1-5 *	1-38
S. JIANSIRISOMBOON: "LOW PRESSURE PLASMA-SPRAYED AL2O3 AND AL2O3/SIC NANOCOMPOSITE COATINGS FROM DIFFERENT FEEDSTOC POWDERS" JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, vol. 23, 2003, pages 961-976, XP004402758 * page 961 - page 963 *	1-38
JIANSIRISOMBOON S ET AL: "LOW PRESSURE PLASMA SPRAYING OF SOL-GEL AL2O3/SIC NANOCOMPOSITE COATINGS" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL THERMAL SPRAY CONFERENCE, 28 mai 2001 (2001-05-28), pages 389-397, XP008019574 * page 389 - page 390 *	1-38

N° de publication :

2.ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ILLUSTRANT L'ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE GENERAL	
NEANT	
3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES	
	Revendications du brevet concernées
PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES  Référence des documents	Revendications du
PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES  Référence des documents (avec indication, le cas échéant, des parties pertinentes)	Revendications du
PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES  Référence des documents (avec indication, le cas échéant, des parties pertinentes)	Revendications du
PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES  Référence des documents (avec indication, le cas échéant, des parties pertinentes)	Revendications du
PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES  Référence des documents (avec indication, le cas échéant, des parties pertinentes)	Revendications du
PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES  Référence des documents (avec indication, le cas échéant, des parties pertinentes)	Revendications du
PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES  Référence des documents (avec indication, le cas échéant, des parties pertinentes)	Revendications du
PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES  Référence des documents (avec indication, le cas échéant, des parties pertinentes)	Revendications du
PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES  Référence des documents (avec indication, le cas échéant, des parties pertinentes)	Revendications du
PERTINENCE DEPEND DE LA VALIDITE DES PRIORITES  Référence des documents (avec indication, le cas échéant, des parties pertinentes)	Revendications du